**Робачевский, Андрей Михайлович. Моделирование и оптимизация MOCVD технологий ВТСП пленок : автореферат дис. ... кандидата технических наук : 05.13.18 / Санкт-Петербург. гос. ин-т точной механики и оптики.- Санкт-Петербург, 1996.- 18 с.: ил. РГБ ОД, 9 96-4/3620-9**